MG-510 A

真鍮・ロジウムメッキ　皿立足付・レーザー彫刻

サイズ:184φmm

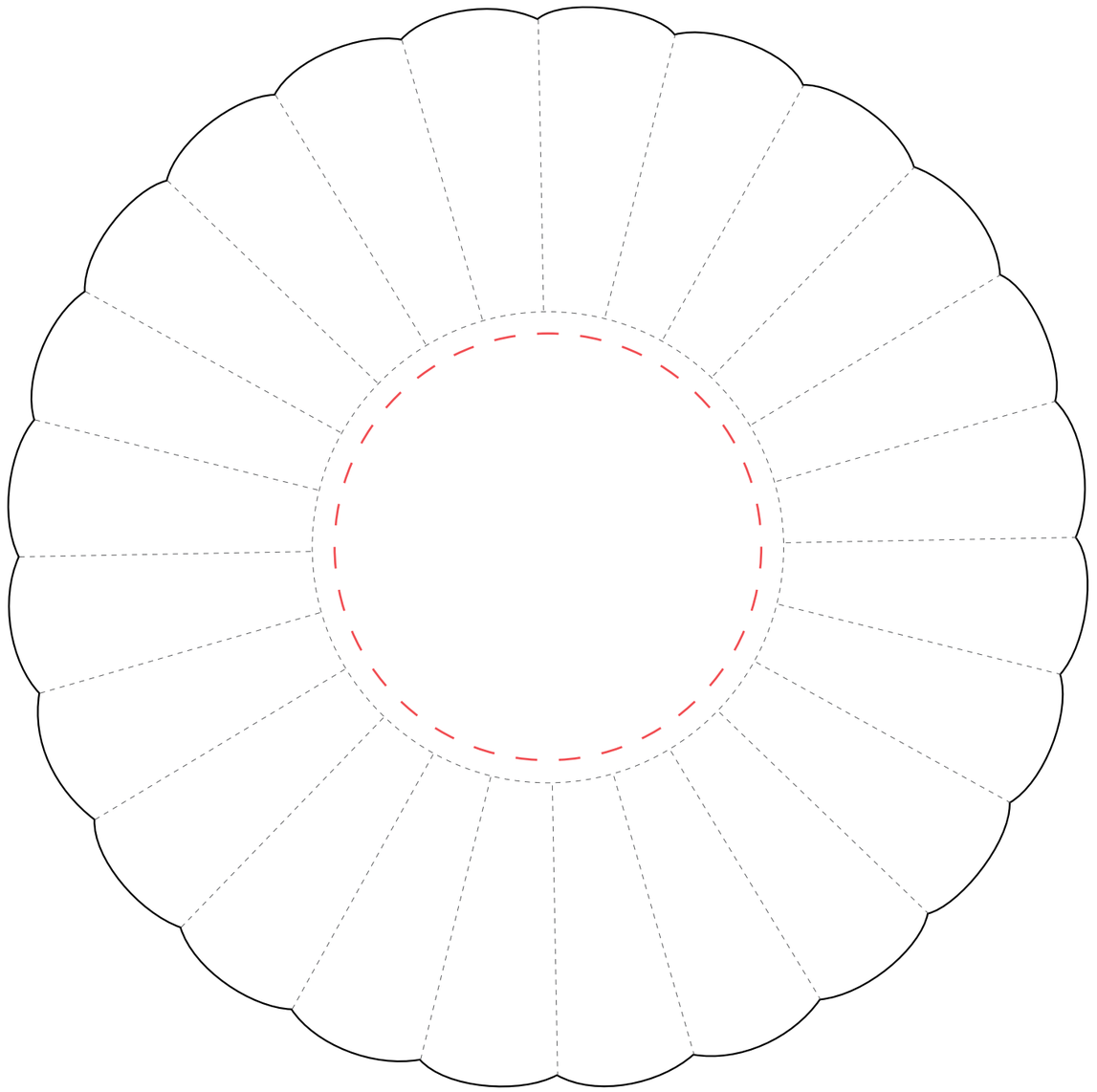
印刷加工範囲(赤点線):73φmm

「レ」を入れてください→

数量を入れてください→

□	本文共通	□	本文差し替えあり
	差し替え件数		000件
	合計		000件

レーザー彫刻

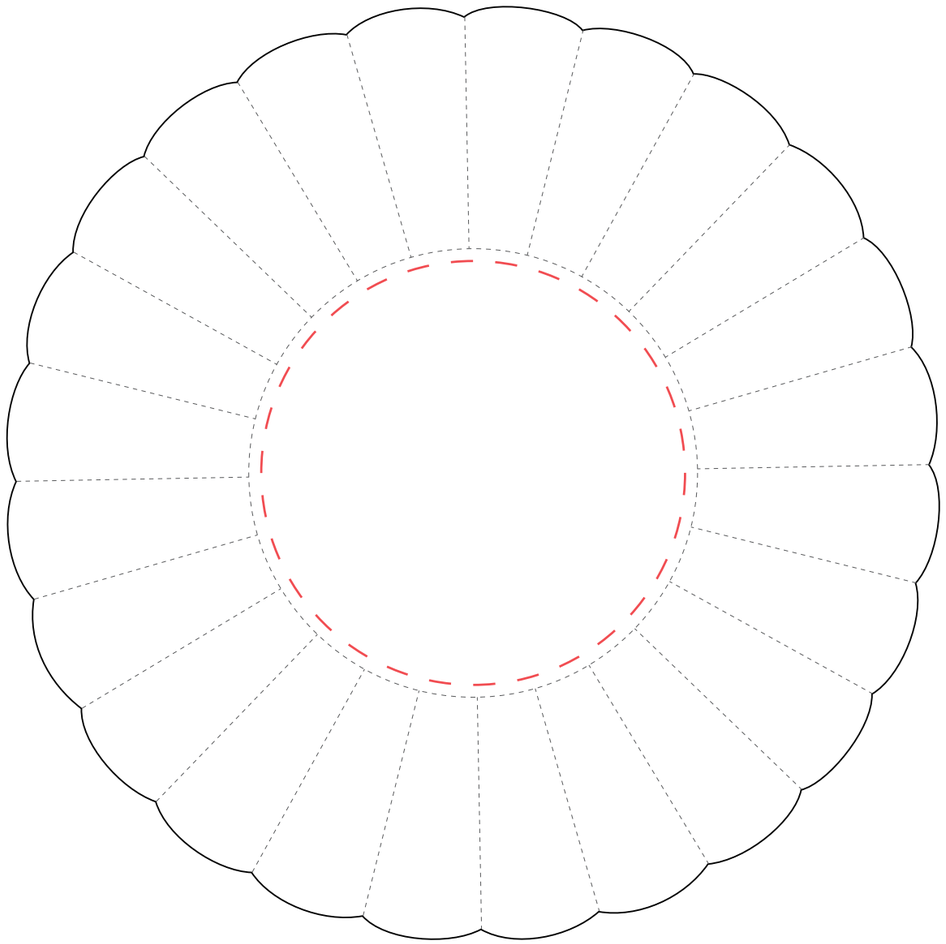


MG-510 B　真鍮・ロジウムメッキ　皿立足付・レーザー彫刻

サイズ:152φmm
印刷加工範囲(赤点線):70φmm

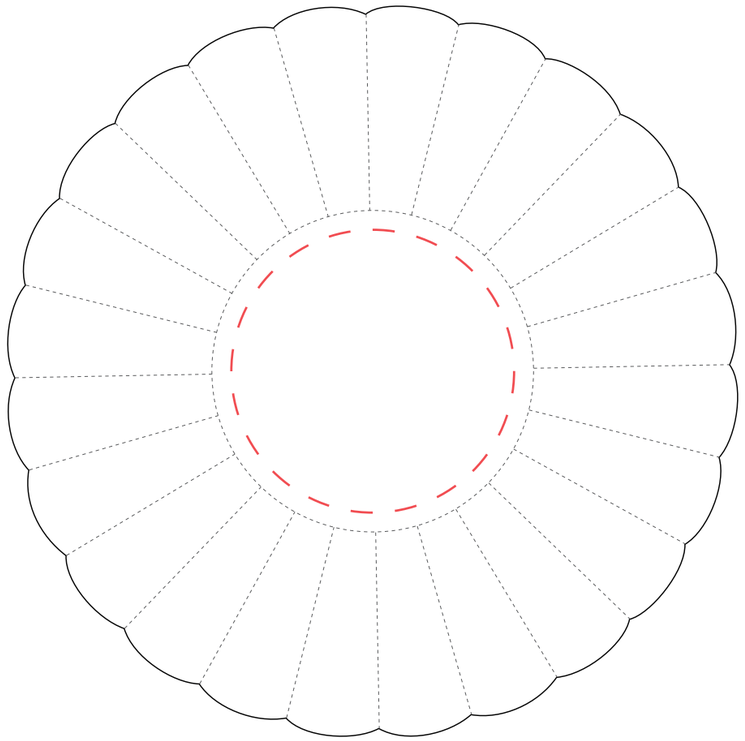
レーザー彫刻

「レ」を入れてください→　□ 本文共通　□ 本文差し替えあり
数量を入れてください→　差し替え件数　000件
合計　000件



MG-510 C　真鍮・ロジウムメッキ　皿立足付・レーザー彫刻

サイズ:119φmm
印刷加工範囲(赤点線):46φmm

レーザー彫刻

「レ」を入れてください→　□ 本文共通　□ 本文差し替えあり
数量を入れてください→　差し替え件数　000件
合計　000件